BEST AVAILABLE COPY PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

9

(11)Publication number:

04-057006

(43)Date of publication of application: 24.02.1992

(51)Int.CI.

G02B 6/42 H01L 21/52 H01S 3/18

(21)Application number : 02-170667

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI TOBU SEMICONDUCTOR

LTD

(22)Date of filing:

27.06.1990

(72)Inventor: SENBA YASUHISA

SASAYAMA ATSUSHI

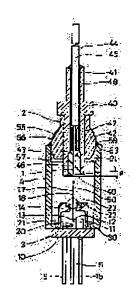
TAGUCHI HIDEO HIRAO MOTONAO

(54) PHOTOELECTRONIC DEVICE WITH OPTICAL FIBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To simultaneously and three-dimensionally adjust the tip of an optical fiber, and to execute the positioning adjustment of the tip of the optical fiber and the photoelectronic device with high accuracy and in a short time by structuring the device so that a fiber guide for holding the optical fiber comes into contact with the tube inside peripheral surface of a connecting body through a spherical part.

CONSTITUTION: The device is provided with a connecting body 4 consisting of a tubular body, a light emitting device fixed to one end side of this connecting body 4, and a fiber guide 2 which holds an optical fiber 1 in the center part, and also, is fixed to the other end side of the connecting body 4, the connecting body 4 side becomes the tube inside peripheral surface, and the fiber guide 2 side becomes a spherical surface inscribed to the tubular body. Accordingly, in an optical coupling work of the optical fiber 1 and an opto- electronic device 3, by sliding and adjusting the guide 2 in the



tubular body center axis direction (Z direction) of the connecting body, the position adjustment in the optical axis direction in the tip of the optical fiber 1, and also, the inscribed guide 2 can be rotated and adjusted in the vertical direction (X-Y direction) to the optical axis.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

19日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-57006

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月24日

G 02 B 6/42 H 01 L 21/52 H 01 S

7132-2K Α 9055-4M 9170-4M

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全 12 頁)

9発明の名称

光フアイバ付光電子装置

20特 願 平2-170667

忽出 願 平2(1990)6月27日

@発 明 者 仙 庭 靖 久 埼玉県入間郡毛呂山町大字旭台15番地 日立東部セミコン

ダクタ株式会社内

@発 明 者 佐 A 厚 Ш

長野県小諸市大字柏木字東大道下190番地 株式会社日立

製作所高崎工場小諸分工場内

個発 明 者 B 英 夫 長野県小諸市大字柏木字東大道下190番地 株式会社日立

製作所高崎工場小諸分工場内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

埼玉県入間郡毛呂山町大字旭台15番地

切出 願 人 株式会社日立製作所

勿出 顧 人 日立東部セミコンダク

タ株式会社

四代 理 人

弁理士 秋田 収喜

最終頁に続く

1. 発明の名称

光ファイバ付光電子装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 光電子装置と、この光電子装置の光軸に内端 を対面させる光ファイバと、この光ファイバを 支持するファイバガイドと、前記光電子装置と ファイパガイドを連結する連結体とからなり、 かつ前記ファイバガイドと連結体は光ファイバ 内端が前記光軸方向および光軸を模切る方向に 移動調整できるような擦り合わせ面で相互に接 放しかつ固定されていることを特徴とする光フ ァイバ付先電子装置。
 - 2. 前記ファイバガイドに保持される光ファイバ の光軸は、ファイパガイドの調整によって前記 光電子装置の光軸に一致乃至交差するように構 成されていることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の光ファイバ付光電子装置。
 - 3. 前記連結体は管体となり、この管体の内周面 に接触する前記ファイバガイドの接触部は球面

- 1 -

となっていることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の光ファイバ付光電子装置。

- 4. 前記光電子装置は集光のためのレンズを有し ていることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の光ファイバ付先電子装置。
- 5. 前記光ファイバの先端面および/またはファ イバガイドの先端面は、この先端面での反射光 が前記光電子装置の光学系に戻らないような角 度に傾斜していることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の光ファイバ付光電子装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産梁上の利用分野〕

本発明は、光ファイバ付光電子装置、たとえば、 光電子装置としての半導体レーザ装置とファイバ ガイドを結合させた光ファイバ付光電子装置の製 遺技術に係わり、特にシングルモード用光ファイ パを案内するファイバガイドと半導体レーザ装置 とを接続する技術に適用して有効な技術に関する。

「従来の技術」

光電子装置には、半導体レーザ装置や発光ダイ

特閉平 4-57006(2)

オード装置等の発光装置と、ホトダイオード装置等の受光装置とがあり、光通信分野では、光電子装置と光ファイバとを光学的に結合させる構造がある。この光学的結合率向上のためには高い組立技術が必要とされる。特に、光ファイバのコア径が10μm以下となるシングルモードファイバと、レーザ光との結合を再現性良く行うためには半導体レーザとファイバとの高度な位置合わせ技術が必要となる。

世来の光結合技術としては以下のものがある。 特別昭 5 7 - 3 7 3 2 0 号公報には、触部に設けたり、の貫通孔に沿って設けられたをけまれた。の貫通孔に沿ってみなっと、を開います。である。 一切では、その貫通孔の一端側に発っている。 発記 できない でいる とともに、 他端側に光ファイバと 変子が挿入されるとともに、 発光素子との光軸合わせは、 発光素子側を回転を 発光素子との光軸合わせは、 発光素子のを回転を せたり、 光ファイバを 個心変に応じて光ファイスを

- 3 -

特開昭 5 7 - 7 6 5 1 0 号公 報に開示された例では、中央部にレンズを取り付け、かつこのレンズの光軸延長上に光ファイバを配した筒状の結合器の開孔部に光電変換素子(レーザダイオード)を固定する構造となるとともに、前記開孔部に可

光軸に沿う方向に前後動調整して行う。また、前記スペーサは、光ファイバの固定を行うため、比較的弾力性に富んだウレタンゴム等のゴム状弾性体やスリ割り入りの金属等で形成されている。さらに、前記マウントは角柱状や円筒状のものとなるとともに、全長にわたってスリットが設けられている。

特別昭55-166973号公報に開示される 例では、光ファイバーと発光半導体素子との位置 合わせは、光ファイバーを発光半導体素子との位定 接触して光ファイバーや発光半導体素子が破損の ないようにするために、光ファイバーを筒状ルク に、光ファイバーを筒が発光半導体素子が破けの ないようにするために、かつこのファイバルルグ に、かつこのファイバルが に、かつこのファイバルイバファイバーの発光半導体素子に対する必要以上の ないイバーの発光半導体素子に対する必要以上の ないイバーの発光半導体素子に対するよび発光半導体 オイバーの破損を防止している。なお、この光 ボー付発光半導体装置はファイバルルグと光ファイバーと は個心状態に設定されている。

- 4 -

it性と風伏性を持たせ、光ファイバとレーザダイオードの位置決め時、的記閱孔部に外力を加えてレーザダイオードの位置を変位させることによって、良好な光結合を行う構造となっている。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記文献にも聞示されているように、光電子装置と光ファイバの光結合作業においては、光色的方向(2万向)と、光軸に垂直となる面方向(Xーソ方向)の位置決めを行う必要がある。しかしながら、上配特別昭57-39公報に開示さわれるなが特別昭55-132210号公報に開発した、上記特別昭63-127210号公報に開発した、上記特別昭63-127210号公報に開発した、上記特別昭63-127210号公報に開発した、上記特別昭63-127210号公報に開発した、というののコアをが10月四日には、光軸合わせはさらに困難になるおよび特別昭63-132211号公報に開示される技術では、

いづれも、光ファイベを保持する構造体に何らかの外力を加え、前記構造体に変形をもたらし、光 軸合わせを行っている。このため、再度、外力が 前記構造体に加わった場合構造体が変形し、光軸 がずれる恐れがあり、光電子装置の信頼性が低下 する問題がある。また、構造体の変形度合によっ では、光ファイバに損傷をあたえる問題もある。 また、上記文献では、Xーソ方向と2方向を独立 に位置合わせしているため、顕数時間も長くなり 募く、組立の自動化も図り難い。

したがって、本発明の目的は、光ファイバと光 電子装置との光結合が高精度に行える光ファイバ 付光電子装置を提供することにある。

本発明の目的は光ファイバと光電子装置との光 軸合せおよび組立作業が短時間で行える光ファイ バ付光電子装置を提供することにある。

本発明の的記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

[課題を解決するための手段]

- 7 -

光ファイバの発光あるいは、受光装置側の先端は ファイバガイドの先端面と略同一面となるように 精造化され、両先端面はこの面で反射した光が光 電子装置の光学系に戻ることのないような傾斜面 となっている。

(作用)

本駅において開示される発明のうち代表的なものの低要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ

すなわち、本発明の光ファイバ付光電子装置は、 管体からなる連結体と、この連結体の一端側に固 定され発光あるいは受光装置と、光ファイバを中 心部分に保持しかつ前記連結体の他端側に固定さ れるファイバガイドとを具備し、前記ファイバガ イドと連結体との接抗は、路線接続になっている。 具体的には、前記接続は、遠結体側は管内周面と なり、ファイバガイド側は前記管体に内接する球 面となっている。したがって、光ファイバと光電 子装置との光結合作業においては、ファイバガイ ドを連結体の管体中心軸方向(2方向)に摺動調 袋することによって光ファイバ先端における光軸 方向の位置調整を行うとともに、内接するファイ パガイドを光軸と垂直方向(X-Y方向)に回転 調整することが可能である。また、前記三次元的 位置調整後、前記ファイバガイドを接合材あるい は、溶接によって連結体に固定する。また、前記

- 8 -

位置決め後にファイバガイドを接合材あるいは、 溶接によって連結体に固定しているので、光ファ イバおよびファイバガイドに応力がかかることは ないので、光結合効率の高い光ファイバ付光電子 装置を製造することができる。

また、前記光軸調整時、ファイバガイドは同時 に三次元的な調整が可能となり、かつ調整後の姿 勢もファイバガイドの球面と遠結体の管内周面と の彼り合わせ接触によるため姿勢が崩れ難く、か つ作業性も良い。

また、この光ファイバ付光電子装置においては、 光ファイバおよびファイバガイドの先端面が光軸 に対して傾斜していることから、この面で反射し た反射光が光電子装置の光学系に戻ることがなく、 光ファイバ付光電子装置の低電音化も達成できる。 (実施例)

以下図面を参照して本発明の一実施例について説明する。

第1図は本発明の一実施例による光ファイバ付 光電子装置の根要を示す断面図、第2図は同じく 光ファイバ付光電子装置を構成する光電子装置の 断面図、第3回は同じく光ファイバ付光電子装置 を構成するファイバガイドの断面図、第4回は じく光ファイバ付光電子装置を構成する連結体の 断面図、第5回は連結体に光電子装置を固定した 断面図、第6回は光電子装置と連結体に取り付け たファイバガイドとの光铀合わせ状態を示すが面 図、第7回はキャップを取り外した光電子装置の 平面図である。

-11-

○に直接固定され、前記半導体レーザチャが続されている。電話に設けられた下部電電と電気的に接続テム1 ○ を貫通してステム1 ○ の主面傾にに突出してステム1 ○ の主面傾にに突出してステム1 ○ に、 地縁体1 9 を介して、ないる。 3 本のリード1 5 は、 地縁体1 9 を介して、ないのは、 1 0 に、 1 5 の内、 1 4 にの助り付けられているの内、 1 4 にの助り付けられているの内、 1 4 にの助り付けられているの内、 1 5 の内、 1 5 にのがあると、 1 0 に を発して、 1 5 に 所 2 に を発出している。 と 接続記 半光 1 7 に のみを 2 と ないしている。 と 接続記 半光 1 7 たのみを 3 2 と ないのよいのよいのよいのよいのよいのは 2 ないののは 2 ないののは 2 ないののは 3 ないののは 3 ないののは 3 ないのと 3 ないののは 3 ないのと 4 ないのと

また、前記ステム10の主面側に突出する2本目のリード15の先端には、導電性の材料で形成された支持片20が固定され、かつこの支持片20上にはホトダイオードチップ21が固定されている。このホトダイオードチップ21は、前配半

をも符号3として説明し、時と場合により、同一対象物を光電子装置3または半導体レーザ装置3として説明することにする。なお、光ファイバ付光電子装置の大きさの優要を認識するために、必要に応じて要卸の寸法の一例を示すものとする。

光電子装置3としての半導体レーザ装置3は、 その封止構造によって種々形状が変わるが、この 例では、キャン封止構造のものを使用した例につ いて説明する。

キャン封止構造の半導体レーザ装置3は、第2 図および第7図に示されるように、金属製のステム10で、このステム10の主面に固定されたの1 1の一個面上端部分にサブマウント12を介して取り付けられた半導体レーザチップ13と、この ステム10の主面に取り付けられかつ的記とート シンク11や半導体レーザチップ13等を気に というキャップ14とからなっている。また、的 に被うキャップ14とからなっている。また、的 にステム10には4本のリード15が取り付けられている。一本のリード15は運営性のステム1

-12-

導体レーザチップ 1 3 の後方光を受光するように配置されている。さらに、3 本目の図示しないリード 1 5 と前記ホトダイオードチップ 2 1 の表面に形成された図示しない上部電極とは、第 7 図で示すようにワイヤ 1 6 で接続されている。したがって、一対のリード 1 5 によって的記ホトダイオードチップ 2 1 の受光状態を観察できることから、前記半導体レーザチップ 1 3 の出力のモニタが可能となる。

一方、前記キャップ14の天井部分の中央には 段付孔が設けられるとともに、この段付孔部分に は球体からなるレンズ22が接合材23を介して 固定されている。前記レーザ光17の光軸は前記 レンズ22の中心を通るようになっている。

このような半導体レーザ装置3にあって、前記ステム10の外径は5.6mm、キャップ14の外径は1.9mm、ステム10からキャップ14に亘る長さは略2.5mmである。

連結体 4 は、外径が7.5 mm、内径が6 mm 程度となり、長さが1.1 mm程度のコパール(鉄

ーニッケルーコパルト合金)の質体からなってい る。この連結体4の一端は、第4図に示されるよ うに、内側に僅かに突出するリング状の接続部3 0を有している。半導体レーザ装置3は、キャッ ブ14部分が前記接統部30で取り囲まれる領域 に挿入されている。そして、半導体レーザ装置3 のステム10の周辺が、前記接続部30に溶接に よって固定されている。この状態において、前記 半導体レーザ装置3の光動18と連結体4の中心 帕32とは一致している。連結体4の他端には、 前記のようにファイバガイド2が取り付けられる が、この取り付けのために連結体4の内径は僅か に削られて、6. 5mm直径の寸法精度の良好な 嵌合孔31が設けられている。この嵌合孔31は、 組立時前記ファイパガイド2を連結体4の中心軸 32に沿う方向に前後動して位置(2方向)の提 整が行われることから、その長さはその調整に充 分な長さし、たとえば、2.5mm程度となって いる。また、連結体4の篏合孔31側には、連結 体4とファイパガイド2の仮接続(位置決め段階

-15-

光ファイパ1は、たとえばクラッド径が125μ mとなるとともに、コア径はシングルモードファ イパの場合は7~10μm程度となっている。

また、前記ガイド46から擦り合わせ館42に 至る光ファイバ1部分は、光ファイバ1の座屈を 防止するため、管状のサポータ47に挿入されて いる。また、前記ガイド孔43内の前記光ファイ バケーブル44および光ファイバ1部分は、ガイ ド孔43内に注入されかつ硬化させられた樹脂等 の接合材48によって間定されている。

一方、前記光ファイバ1およびサポータ47ならびにガイド41の先端面(左端面)は、同一平面となるように形成されているとともに、この先端面49は光ファイバ1の光軸50あるいは、半導体レーザ装置3の光軸に対して傾斜している。前記先端面49は光軸50に垂直となる面に対して角度8、たとえば4度前後に設定され、ファイバガイド2が半導体レーザ装置3の光学系、換書するならば前記半

での接続)をより確実にするために、第8図に示すように、スリット70を設けてもよい。

ファイパガイド2は前記遠結体4の嵌合孔31 を形成する擦り合わせ部33に溶接によって固定 されている。ファイバガイド2は、第3因に示さ れるように、中間部分に鍔部40を有する管状の ガイド41と、このガイド41に嵌合されかつほ 鎬(右端)が前記録部40に接触する懲り合わせ 部42とからなっている。また、前記ガイド41 内のガイド孔43内には、後端(右端)から光フ ァイバケーブル44が挿入されている。光ファイ パケーブル44はガイド孔43内において、その 先端から所望長さに亘って被覆体45が除去され ている。被反体45が取り除かれた部分は光ファ イバ1となり、ガイド41の先端(左端)側では、 セラミックからなる管状のガイド46に挿人固定 されている。前配光ファイバ1は詳細に図示はし ないが、ファイバの中心に沿って延在するコアと、 このコアを被うクラッドとからなり、前紀レーザ 光17はコア内に取り込まれて伝送される。前記

- 1 6 -

導体レーザチップ13の共振器端面に戻らないように設定されている。これによって、半導体レーザチップ13に反射光が戻らなくなり、雑音の発生をより少なくできる。

他方、前記ガイド41の外側に嵌合固定された 擦り合わせ郎42は、球面部55を有している。 そして、この球面部55の直径は、前記連結体4 の嵌合孔31より僅かに小さく、たとえば、スキ マパメのハメアイ構造になっている。したがって、 ファイパガイド2の球面部55の球面56と、フ ァイバガイド2の擦り合わせ部33の管内層面5 7 は相互に控り合わせ面となり、ファイバガイド 2は連結体4の嵌合孔31の中心軸32に沿って 前後動できるとともに、球面部55の中心を回転 中心として回転調整できることになる。このため、 ファイパガイド2の回転操作によってファイパガ イド2に保持される光ファイバ1の先端の位置は、 遠結体4の中心触32に交わる方向、すなわち中 心軸32に垂直となる面方向(X-Y方向)に沿 ってその位置を移動調整できる。また、ファイバ

ガイド2を連結体4の中心軸32に沿う方向(2 方向)に前後動させることによって、光ファイバ 1の先端の2方向の位置調整ができることになる。 このようなファイバガイド2は、組立最終段階で 溶接あるいは、半田等の接合によって連結体4に 固定される。溶接は前記ファイバガイド2の環面 部55と連結体4の嵌合孔31の緑の部分で行われる。また、溶接の確実性と小型化から、球面部 55と協り合わせ部33との接触は、嵌合孔31 の緑近傍で行われるように各部の寸法の設定がな されている。第1図における58は溶接部である。 つぎに、このような光ファイバ付光電子装置の 組立方法について説明する。

光ファイバ付光電子装置の組立においては、それぞれ加工組立が終了した連結体 4 およびファイバガイド 2 ならびに半導体レーザ装置 3 が用意される。その後、第 5 図に示されるように、連結体 4 の一端、すなわち接続部 3 0 側に半導体レーザ装置 3 が固定される。この固定はステム 1 0 の周縁部分に接続部 3 0 を重ねた後溶接によって行わ

- 19-

の光軸50に垂直となる面方向(X-Y方向)および光軸50に沿う方向(2方向)に移動し、ファイバガイド2の先端の光ファイバーにレーザ光17を取り込む。そして、光ファイバ1に取り込まれたレーザ光17の出力が前記パワーメータ61によって検出される。そして、この検出される光出力が最大となるように、前記チャック60は、図示しない制御装置によって制御される。

つぎに、前記パワーメータ61によって検出された光出力が最大となった状態で、レーザ溶接では面部55と溶り合わせ部33を固定することによって、第1図に示される光ファイバ付光電子装置が製造される。前記レーザ溶接は局所的に熱が加わるため、各部材には熱的損傷が残らず、かつ強固な固定が行える。なお、固定は溶接に限定されるものではなく、鑞材を始めとする各種接合材によるものでもよいことは勿論である。

このような実施例によれば、つぎのような効果が得られる。

(1)本発明の光ファイバ付光電子装置にあって

れる。この際、半導体レーザ装置3の光輪18と 連結体4の中心軸32が略一致するように位置決 めされた後海接が行われる。

つぎに、第6図に示されるように、前記連結体4の職場、すなわち、連結体4の職合孔31にファイバガイド2の球面部55が挿入される。 前記 ファイバガイド2はたとえば組立自動機のチャック60で保持されて移動され、図示しているので保持されて移動され、図示すように、篏合孔31に、篏合孔31に、篏合孔31に下り、アァイががより、最初では、アァイバが一つ、大りに関係している。 なお、前記ファイバガイド2に取り付に保持されるため、前記ファイバガイド2に取り付けられた光ファイバケーブル44の未頃には、パワーメータ61が連結されている。

つぎに、半導体レーザ装置3に前記リード15 を介して、所定の電圧が印加され、レーザ光17 が発光される。チャック60はファイバガイド2

- 20 -

は、光ファイバを保持するファイバガイドと半導体レーザ装置は連結体を介在させて一体化した構造となっているが、連結体に固定される前のファイバガイドは、 球面部が管内周面に線接触する搬り合わせ構造となっているため、 球面部が静止する位置で球面部の回転制御が行えるという効果が得られる。

(2)上記(1)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、ファイバガイドを連結体 に固定する前にファイバガイドを球面部で回転制 街できるとともに、球面部を連結体の中心軸に沿って前後動できるという効果が得られる。

(3)上記(2)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、ファイバガイドを連結体 に固定する前にファイバガイドを球面部で回転制 切できるとともに、球面部を連結体の中心軸に沿って前後動できることから、球面部の回転制御お よび連結体の中心軸方向の移動制御を行うことに よって、ファイバガイドに保持されている光ファ イバの先端を三次元的に位置網盤できるという幼 果が得られる。

(4)上記(3)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、ファイバガイドを連結体 に固定する前に、ファイバガイドに外力を加えて 操作することによって、半導体レーザ装置に対固 する光ファイバの先端を三次元的に位置調整でき るため、光ファイバに取り込むレーザ光人力(出 力)を最大人力から任意の人力に設定できるとい う効果が得られる。

(5)上記(4)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、ファイバガイドを連結体 に固定する前に、ファイバガイドを操作して半導 体レーザ装置に対面する光ファイバの先端を三次 元的に位置調整できることから、光ファイバに取 り込むレーザ光入力を最大入力に設定できるため、 光結合効率の高い光ファイバ付光電子装置となる という効果が得られる。

(6)上記(3)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、その組立において、半導 体レーザ装置と光ファイバとの光結合作業は、フ

- 23 -

イドの先續面は光軸に対して傾斜し、この先續面での反射光が半導体レーザチップの共振器譜面に 戻らないことから、低難音化が達成できるという 効果が得られる。

(10)上記(1)~(9)により、本発明によれば、光結合効率が高くかつ高性能の光ファイバ付光電子装置を安価に提供できるという相乗効果が得られる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない い範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。 たとえば、第8図に示されるように、旅り合いとない。 結体4のファイバガイド2を取り付ける探り合わる サット70を複数設けておけば、擦り合わせ部3 3はファイバガイド2の対面部55を弾力的に保 持できるようになることから、球面部55の寸法 特度はそれ程高稽度に加工しておかなくても良い ので、加工費が低減できるという効果が得られる。 ァイバガイドの一回の選作によって光ファイバ先 衛を三次元的に調整することができるため、作業 性が良く短時間で光結合作業が行えるという効果 が得られる。

(7)上記(6)により、本発明の光ファイバ付 光電子装置にあっては、その組立において、半導 体レーザ装置と光ファイバとの光結合作業は、ファイバガイドの一回の操作によって光ファイ 級立 工程が大幅に簡略化できるという効果が得られる。 (8)本発明の光ファイバ付光電レンズが設置は、半導 体レーザ装置のキャップ中央にはレンズが設体レーザチップから発光されたレーケスでは、銀体レーザチップから発光されたレーサチップを発光されたレーサチップを発光されたレーサチップを発光されたルーサチップを発光されたルーサチップを発光されたルーサチップを カファイバに集められる構造という効果が得られる。

(9) 本発明の光ファイバ付光電子装置は、レーザ光を受ける光ファイバおよびガイドならびにガ

- 2 4 -

第9図および第10図は本発明の変形例によるファイバガイド2である。このファイバガイド2は、光ファイバケーブル44を保持するガイド41の中間部分に設けられた球面部55からなる接り合わせ部42とで形成されているが、この球面部55は、第10図に示されるようにその球面56は円の一部となっている。このような構造でも、半導体レーザ装置3に対面する光ファイバ1の先端を一回の操作で三次元的に関係できる。

第11図は本発明の他の実施例による光ファイバ付光電子装置の要部を示す断面図である。この例ではファイバガイド2の球面部55の中心に近接した位置に光ファイバ1の先端を位置させることにより、前記実施例と同様に光ファイバ1と半導体レーザ装置3との光結合作業を行う構造としたものである。この構造によれば、光ファイバ1の先端が球面部55の内部に位置するため、光ファイバ付光電子装置がより小型化できるという効果が得られる。

特開平 4-57006(8)

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明を、その背景となった利用分野である光遠信用光源としての半導体レーザ装置と光ファイバとの光結合技術に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、光を発光する発光ダイオード装置や光を受光する受光装置を内蔵する光電子装置と光ファイバとの光結合技術に適用できる。

〔発明の効果〕

本順において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

本発明の光ファイバ付光電子装置は、光ファイバを保持するファイバガイドは球面部を介して連結体の管内周面に接触する構造となっていることから、ファイバガイドの調整操作によって光ファイバ先端を同時に三次元的に調整できるため、光ファイバ先端と光電子装置との位置決め調整が高特度かつ短時間に行える。また、光結合作業後にファイバガイドを連結体に固定しているので、光

- 27 -

第11図は本発明の変形例による光ファイバ付 光電子装置の断面図である。

1 … 光ファイバ、2 … ファイバガイド、3 … 半 導体レーザ装置(光電子装置)、4 … 逸結体、1 0 … ステム、11 … ヒートシンク、12 … サブマ ウント、13 … 半導体レーザチップ、14 … キャ ップ、15 … リード、16 … ワイヤ、17 … レー ザ光、18 … 光軸、19 … 絶縁体、20 … 支持片、 21 … ホトダイオードチップ、22 … レンズ、2 3 … 接合材、30 … 接紋部、31 … 嵌合孔、32 … 中心軸、33 … 接り合わせ部、35 … 管内周面、 40 … 好部、41 … ガイド、42 … 擦り合わせ部、 43 … ガイド孔、44 … 光ファイバケーブル、4 5 … 被履体、46 … ガイド、47 … サポータ、4 8 … 接合材、49 … 先溜面、55 … 球面部、56 … 球面、57 … 管内周面、58 … 溶接部、60 … チャック、61 … パワーメータ、70 … スリット。

代理人 弁理士 秋田収書

結合効率の高い光ファイバ付光電子装置を製造することができる。

4. 図面の簡単な説明、

第1図は本発明の一実施例による光ファイバ付 光電子装置の概要を示す断面図、

第2図は同じく光ファイバ付先電子装置を構成する光電子装置の断面図、

第3回は同じく光ファイバ付光電子装置を構成 するファイバガイドの断面図、

第4図は同じく光ファイバ付光電子装置を構成する連結体の断面図、

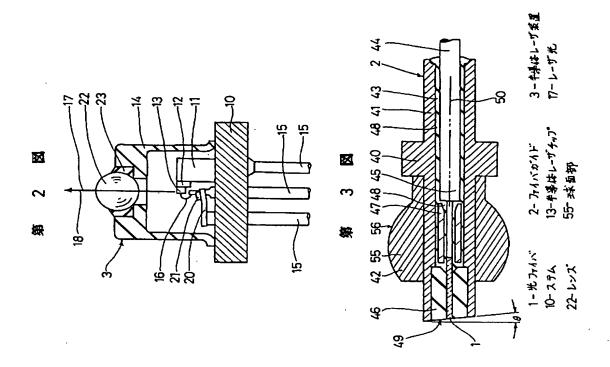
第5図は連結体に光電子装置を固定した断面図、 第6図は光電子装置と連結体に取り付けたファ イバガイドとの光軸合わせ状態を示す断面図、

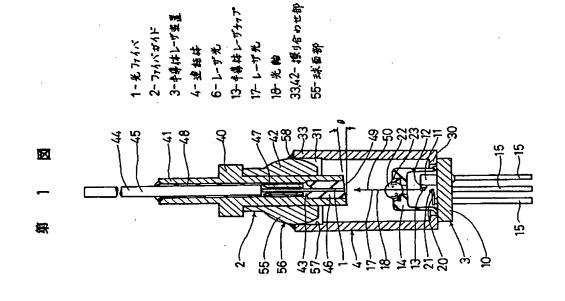
第7回はキャップを取り外した光電子装置の平 面図、

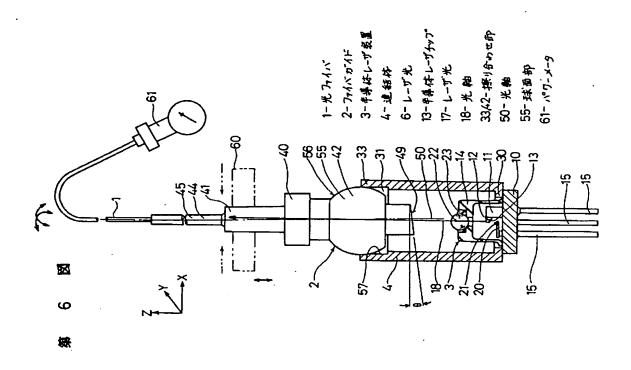
第8図は本発明の変形例による連結体の断面図、 第9図は本発明の変形例によるファイバガイド の正面図、

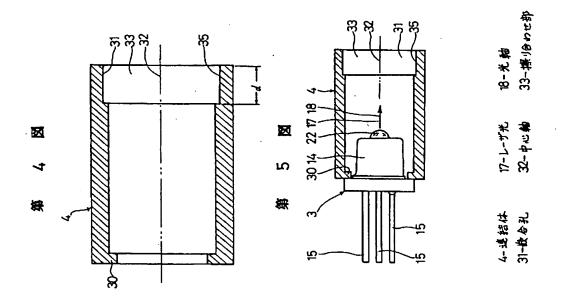
第10図は同じくファイバガイドの側面図、

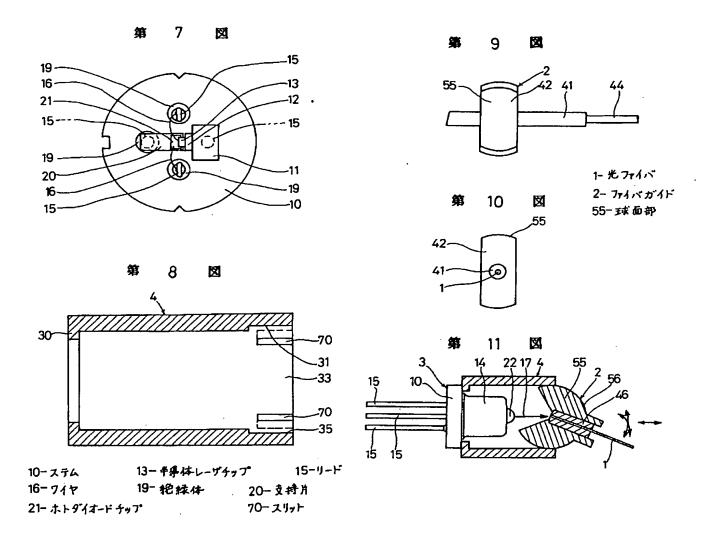
- 2 8 -











特関平 4-57006(12)

第1頁の続き

@発明者平尾元尚長野県小諸市大字柏木字東大道下190番地株式会社日立

製作所高崎工場小諸分工場內

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.